

# Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

60081039

PUBLICATION DATE

09-05-85

APPLICATION DATE
APPLICATION NUMBER

: 07-10-83: 58189046

APPLICANT: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD:

INVENTOR : YAMANE YOSHIRO;

INT.CL.

C03B 37/027 G02B 6/00

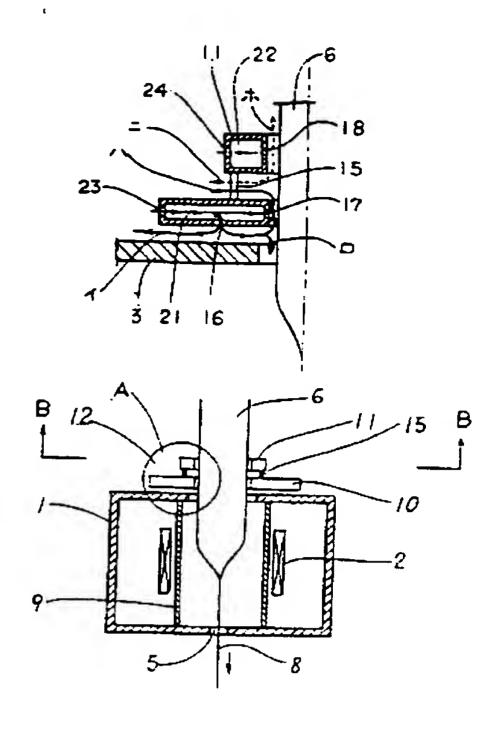
TITLE

METHOD FOR MAKING OPTICAL

FIBER DRAWING FURNACE AIRTIGHT

6105763 KR





ABSTRACT :

PURPOSE: To seal effectively a drawing furnace in a noncontact state while reducing the consumption of an inert gas by spouting the inert gas to float a ringlike sealing body having hollows and to seal the preform introducing hole.

CONSTITUTION: In an optical fiber drawing furnace 1, the tip of a preform 6 made of quartz or other material is melted by heating with a heater 2, the diameter is reduced, and an optical fiber 8 is drawn from the bottom hole 5. A sealing body 12 through which the preform 6 is passed is placed on the top plate 3 of the furnace 1. The sealing body 12 is composed of a floating section 10 having a hollow 21, a promoting section 11 having a hollow 22, and a connecting section 15 for coupling the sections 10, 11 together. An inert gas introduced into the hollow 21 from the inlets 23 is spouted from the spouting holes 16, 17 to float the sealing body 12 and to seal the opening of the plate 3. Air or gas introduced into the hollow 22 from the inlets 24 under high pressure is spouted from the spouting holes 18 toward the preform 6 to promote the flotation of the sealing body 12 and to hold the preform 6 and the preform passing hole of the sealing body 12 in a coaxial state.

COPYRIGHT: (C)1985, JPO& Japio

				•			
					•	•	
		1 1					
			ı		•		
					•		
			•				
			•				
				(Y)			
	•						
						•	
			5.65				
					*		
4		•					
			<del>}-</del>				

⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

## ⑫ 公 開 特 許 公 報 (A)

昭60-81039

@Int Cl.4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)5月9日

C 03 B 37/027 G 02 B 6/00

6602-4G 7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

❷発明の名称

光ファイバー線引炉の気密方法

②特 顧 昭58-189046

❷出 顧昭58(1983)10月7日

⑩発 明 者 山 根

喜朗

横浜市戸塚区田谷町1番地 住友電気工業株式会社横浜製

作所内

⑪出 顋 人 住友電気工業株式会社

大阪市東区北浜5丁目15番地

砂代 理 人 弁理士 田中 理夫

明 細 監

- 1. 発明の名称 光ファイバー線引炉の気密方法
- 2. 特許請求の範囲
- (1) 光ファイバー線引炉のプリフォーム導入孔の気密方法において、空洞を有するリング状体の浮遊部及び推進部を接続部品によつて配したシール体を線引炉の上に配配し、不活性ガスによつてシール体を浮遊したが、ないまではが、ないまつではガスではからしまり高圧の空気もしてが、で、アリフォーム通過孔を同軸により常にアリフォームを特徴とする非接触シール体による光ファイバー線引炉の気管方法。
- (2) 浮遊部の下面及びアリフォーム通過孔の内面から不活性ガスを噴出せしめることによつてシール体を浮遊せしめ且つ炉をシールすることを特徴とする特許調求の範囲第1項記載

- の非接触シール体による光ファイバー線引炉 の気密方法。
- (3) 線引炉の上面板に空洞及び該空洞と連結する噴出口を上面板の上面にもうけ、浮遊部のプリフォーム通過孔の内面に噴出口をもうけて前記両噴出口より不活性ガスを噴出せしめてシール体を浮遊せしめ且つ炉をシールするとを特徴とする特許請求の範囲第1項記載の非接触シール体による光ファイバー線引炉の気密方法。
- (4) 浮遊部の下面に噴出口をもうけ、該噴出口より不活性ガスを噴出してシール体を浮遊すると共に該不活性ガスの流れと炉内から流出する不活性ガスの流れによつて炉をシールすることを特徴とする特許絹状の範囲第1項記載の非接触シール体による光ファイバー線引炉の気密方法。
- (5) 高圧ガスとして空気を用いることを特徴と する特許調求の範囲第1項乃至第4項いずれ かに記載の非接触シール体による光ファイバ

特開昭60-81039(2)

一線引炉の気密方法。

#### 3. 発明の詳細な説明

#### イ. 産業上の利用分野

この発明は光ファイバー線引炉においてプリフォームと炉体間の気密を保ち、炉内の雰囲気を常 に荷浄に保持するための気密(シール)方法の改 良に関するものである。

#### 口. 従来技術

光ファイバーは石英等の材料で製造したアリフォーム(母材)を線引炉の上部より送入して先端を加熱溶融し、該プリフォームの先端から引き出して光ファイバーとし線引炉の下方は出り引き出して光ファイバーとし線引炉内部はより引き出して製造する。この場合線引炉内部はないます。ない裏イオン等の接触による光ファイバーの機械的強度や性能の低下及び酸化によるに、一ター寿命の低下を防止するため常に不活性ガスが光満されている必要がある。

従来の級引炉は第1図に示すよう炉体(1)の内部 に炉心質(9)の外側にヒーター(2)をもうけ、炉体(1)

の上面板(3)の孔からプリフォーム(6)をプリフォー ムフイーダー四によつてゆつくりと降下させる。 プリフォーム(6)の先端はヒーター(2)によつて加熱 溶融され、光ファイバー(8)として炉体下面の孔(5) から引き出されコーティング工程をへて称き取ら れるようになつている。炉体内は不活性ガスによ つて充満されているが、炉体(1)の上面板(3)の上部 にプリフォーム(6)の外周に密濁する孔を有するプ ラスチック製の気密板(4)を配置し、且つ気密板(4) と上面板(3)の上面を接触させることによつて炉体 内部と外部をシールするようにしている。プリフ オームの真直性と外径には公差があるので引き出 される光ファイバー(8)が常に線引炉(1)の中心に位 置するようにプリフォームフィーダーのによつて プリフォーム(6)を軸に直角方向に微小点の位置制 御を行う必要があり、従つて気密板(4)はプリフォ 一 4 (6)の軸に直角方向に移動可能となつている。 ところが上記従来の方法では気密板(4)が上面板(3) と接触し横方向の移動抵抗が大きく且つ気密板(4) がプリフォーム(6)が常に接触しているためプリフ

オーム(6)の送入中に外面にわずかを外傷が発生し、 それが原因となつて線引きしてファイバー化した 後の光ファイバーの引張強度の低下をまねく欠点 がある。

これに対し気密板(4)とプリフォーム(6)の外周を 非接触としながら別の不活性ガスを使用して炉内 の雰囲気を不活性ガスに保持するシール方法が提 案されているが、いずれも不活性ガスの消費量が 大きくコスト高となる欠点がある。

#### ハ・発明の目的

この発明はプリフォームの外面に傷を生じない 非接触型のガスシール方法を用い、且つ不活性ガスの消費量を節減し線引き作業中のプリフォーム の外傷を防止しながら線引きのコストを低下させ 従来方法の欠点を解消することを目的とする。

#### ニ・発明の開示

この発明は第2図に示すように光ファイバー線 引炉にプリフォームをフィードする場合、線引炉 (1)の上面板(3)の上に浮遊部00と推進部(1)を接続部 品(15)によつて結合したシール体(12を配置し、不活 性ガスによつてシール体を浮遊させ且つ推進部のプリフォーム通過孔の内面から高圧の空気もしく はガスを噴出せしめてその自動調心作用により常 にシール体のプリフォーム通過孔をプリフォーム と同軸に保持して、該通過孔とプリフォームの外 面を非接触状態に保つと共に前記不活性ガスによ り炉内を外部雰囲気とシール(気密)する光ファイバー線引炉の気密方法である。

### ホ. 実施例

以下図面を用いて本発明を実施例により更に詳細に説明する。

### 实施例 1

第3図は第2図の本発明の実施例を示すもので、 第2図のA部の詳細断面図である。又第5図、第 6図はそれぞれ本実施例のシール体の具体的構造 を示す部分断面平面図、正面断面図である。線引 炉(1)の構造は従来の線引炉と同様であり、図面の 部品番号は第2図のものと同じである。本実施例 にむいてはシール体(2)は空祠のリング状の浮遊部 (0)と推進部(1)を接続部品(1)によって結合したもの

#### 特局昭60-81039(3)

であり、それらの中心部の孔をプリフォーム(6)が通過するようになつている。浮遊部のには不活性ガスの送入口口がもうけられ、ガスホースロから不活性ガスが浮遊部のの空洞部のに送入されるようになつている。又浮遊部のには底面に空洞のと連結するがストロロがありけられている。推進部の内面に均等にもうけられ、ガスホースのから空気が推進部の空洞部のにはプリフォーム(6)のがあっている。又推進部のにはプリフォーム(6)のが過れの内面に空洞部のと連結する空気吸出口のが周辺に均一にもうけられている。

この構造のシール体的を第3図に示すように線引が(1)の上面板(3)の上に配置しプリッオーム(6)をシール体(2)の孔の中を通過させる。そうすると不活性ガスはガスホース(9)から浮遊部(0)の空間部(2))に送入され、底面の噴出口(6)及び通過孔の内面の噴出口(7)から噴出し、図面の矢印イ、ロ、ハの方向に流出する。この圧力によつてシール体的は線

引炉の上面板印から値かの雌だけ浮上させられど ール体間の横方向の移動に対する抵抗は極小にな る。さらに不活性ガスの流れが付近の空気を排除 し炉内への空気の流入を防止して完全な シールが され且つ炉内の不活性ガスによる充満が保持され る。一方ガスホース20からは高圧空気が推進部(1) の空祠部四に送入されプリフォームの通過孔の内 面の噴出口08から噴出し、図面の矢印=、ホの方 向に流出する。との場合矢印ニの方向への空気の 流れは浮遊部00からの図中の不活性ガスの矢印へ の流れと合流して炉外に排出されるので空気の炉 内への浸入は防止される。アリフォーム(6)と推進 部間の通過孔との間には噴出口08から噴出した空 気によつて高圧部分が形成され、この高圧部分は プリフォーム(6)と通過孔との接触を防ぐと共に推 進部即に自動調心作用を生する。即ち第4図に示 すようにプリフォーム(6)がフィーダーの位置制御 動作によつて推進部の通過孔と図面の矢印の方向 に偏心を生ずると推進部とプリスオームの隙間の 右側のの圧力は左側の圧力より高くなる。推進部

UIIと存遊部のは連結され且つシール体は前記のように存遊しているのでシール体には全体としてこの圧力差によつて繁早く第4図の右方向に移動し全体としてプリフォーム(6)と同心の位置に移動する。

従つてこの方法によれば線引炉の気密をたもちながら、シール体間の通過孔とプリフォーム(6)を常に同軸に保持して非接触にたもつととができる。一般にプリフォーム(G)の外径は公達が大きるで非接触を保持するにはシール体の通過孔とプリフォーム(G)の外径との通過孔とプリフォーム(C)の外径との通過孔とプリフォームの際間は約0.5 mm以上と大き得るのがある。従って充分を自動調心作用を得めるが、存むにはアンカスを発生部間が分離されて発力であり、一方推進部にはアンスは小量で表分であり、一方推進部にはアンスとができる。

との場合母遊師00及び推進部のの空間部の , 23 の断面積は円周方向に一様にし、更にガス噴出が 均一に行われるようにガス噴出口の面積より十分 大きくすることが望ましい。またガスの噴出を均 一にするため浮遊部の、推進部ののガスの送入 口を円周上に複数個もうけ、ガスホースを複数本、 多方向から浮遊部、推進部の空洞部に送入して噴 出ガスの周方向の均一化を図ることもできる。ま た以上は推進に用いるガスとして空気を用いる場 合を説明したが、空気以外に安価をガス、例えば 空業ガス等も使用できることは勿論である。

实施例 2

第7図は本発明の他の実施例を示す断面図である。即ちシール体のは浮遊部のと推進部のとを接続部品のを用いて結合したものであることは実施例1の場合と同様である。浮遊部のにはその通過化の内面に空洞部に連結した噴出口のをもうけ、推進部のにも同様に通過化の内面に噴出口のがあります。大変空洞部のと連結して上面板の上面板の上面板の上面板の上面板の上面板のから深速部のに対っており、不管性ガスが上面板のから浮遊部のに対

### 特開昭60-81039(4)

して噴出するようになつている。

#### 突施例 3

第8図はさらに本発明の他の実施例を示す断面図である。シール体(2)は浮遊部町と推進部町とを接続部品(3)を用いて結合したものであることは前

記実施例と同様である。この場合浮遊部のは空間であり、その下面に不活性ガスの噴出口のがもうけられ、推進部のは空間であり、推進部のプリフォーム(6)の通過孔の内面に空間と連結した噴出口08がもうけられている。

万向の流れと混合して炉外に排出されるので、空 気が炉内に浸入することはない。この構造のシー ル体を用いても前記実施例と同様の効果をゆうす るものである。

#### へ、発明の効果

 するととができる有効な気密方法である。

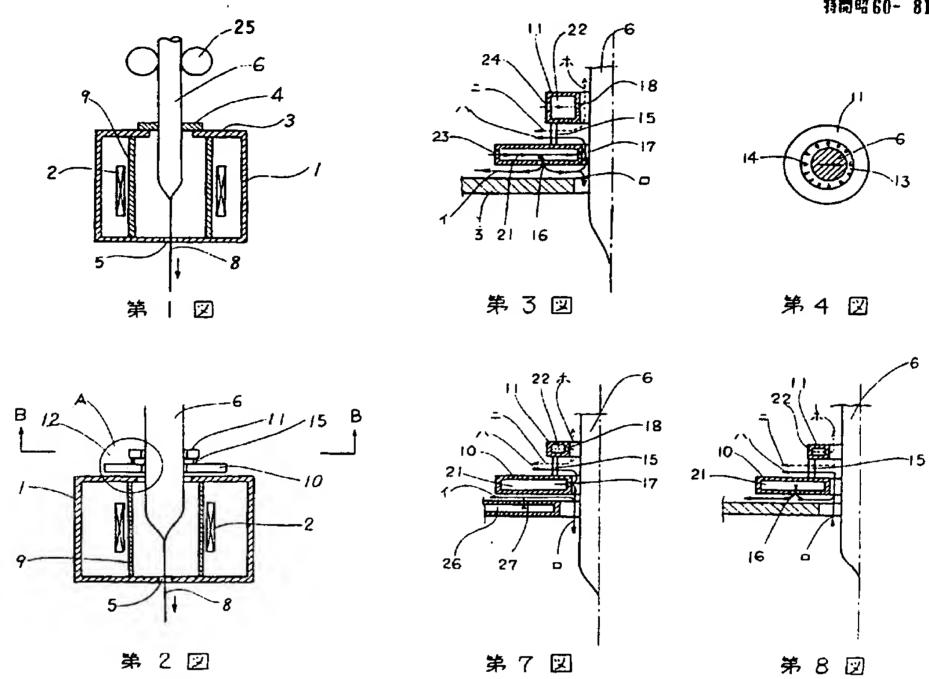
#### 4. 図面の簡単な説明

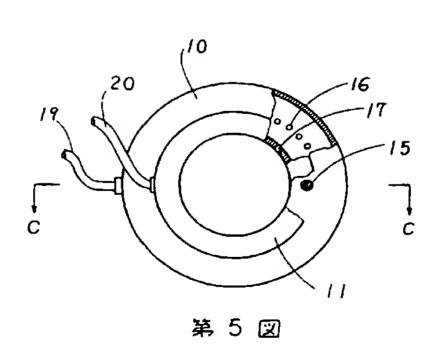
第1図は従来の光ファイバー線引炉の断面図であり、第2図は本発明の線引炉の気密方法を示す断面図、第4図はその自動調心作用を説明するよーB断面図である。第3図、第7図、第8図は本発明の実施例において第2図のA部の詳細を示す断面図であり、第5図は第3図の実施例に用いるシール体の部分断面平面図、第6図はその正面断面図である。

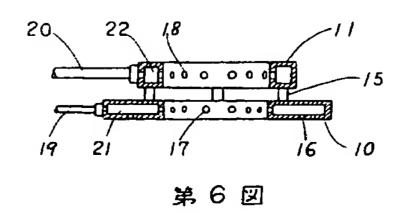
(1)…終引炉、 (2)…ヒーター、 (3)…上面板、 (4)…気密板、 (5)…孔、 (6)…ブリフォーム、 (8)…光ファイバー、 (9)…炉心管、 (0)…炉遊部、 (0)…炉遊部、 (0)…炉遊部、 (0)…炉遊部、 (0)…炉遊船、 (0),00…敷船。 (0),00…敷船。 (0),00…敷船。 (0),00…変利部、 (0),00…送入口、 (0),00…交一。

**并理士 田 中 理 夫** 

## 特局昭60-81039(5)







	•	
		•